

| 部会                     | 規格名称   | 番号             | 制定改正日        |
|------------------------|--|----------------|--------------|
| 光測定器                   | 1 レーザ出力測定方法  | JIS C 6180     | 制 1991/08/01 |
|                        | レーザ放射パワー及びエネルギー測定用検出器、測定器及び測定装置                          | JIS C 6181     | 廃 2021/09/21 |
|                        | 2 レーザビーム用光パワーメータ試験方法                                     | JIS C 6182     | 制 1991/08/01 |
|                        | 光スペクトラムアナライザ試験方法   | JIS C 6183     | 廃 2019/02/20 |
|                        | 3 光スペクトラムアナライザ－第1部：試験方法                                  | JIS C 6183-1   | 制 2019/02/20 |
|                        | 4 光スペクトラムアナライザ－第2部：校正方法                                  | JIS C 6183-2   | 制 2018/03/20 |
|                        | 5 光ファイバ用光パワーメータ試験方法                                      | JIS C 6184     | 制 1993/10/01 |
|                        | オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR)試験方法                          | JIS C 6185     | 廃 2017/03/21 |
|                        | 6 オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR)－第1部：試験方法                   | JIS C 6185-1   | 制 2017/03/21 |
|                        | 7 オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR)－第2部：校正方法－シングルモード光ファイバ用OTDR | JIS C 6185-2   | 改 2014/03/20 |
|                        | 8 オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR)－第3部：校正方法－マルチモード光ファイバ用OTDR  | JIS C 6185-3   | 制 2014/03/20 |
|                        | 9 光ファイバ用光パワーメータ校正方法                                      | JIS C 6186     | 改 2020/11/20 |
|                        | 10 光波長計－第1部：試験方法   | JIS C 6187-1   | 制 2016/05/20 |
|                        | 11 光波長計－第2部：校正方法   | JIS C 6187-2   | 制 2014/03/20 |
|                        | 光波長計試験方法   | JIS C 6187     | 廃 2016/05/20 |
|                        | 12 測定用光減衰器校正方法   | JIS C 6188     | 改 2021/09/21 |
|                        | 13 光反射減衰量測定器試験方法   | JIS C 6189     | 改 2022/02/21 |
| 14 光ファイバ用光源試験方法        | JIS C 6190   | 改 * 2022/06/20 |              |
| 15 波長可変光源試験方法          | JIS C 6191   | 改 2019/03/20   |              |
| 光スペクトラムアナライザ校正方法       | JIS C 6192   | 廃 2018/03/20   |              |
| 16 光ファイバ構造パラメータ測定器校正方法 | JIS C 6828   | 改 2019/11/20   |              |
| 17 光ファイバ波長分散測定器校正方法    | JIS C 6829   | 制 2005/01/20   |              |

(注)制:制定年月日, 改:改正年月日, 廃:廃止年月日を示す